

# **PHOTOSENSOR**

Patent Number:

JP3082171

Publication date:

1991-04-08

inventor(s):

YAMADA HIROYASU

Applicant(s)::

CASIO COMPUT CO LTD

Requested Patent:

JP3082171

Application Number: JP19890217574 19890825

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L31/10

EC Classification:

Equivalents:

JP2817246B2

#### **Abstract**

PURPOSE:To obtain a photosensor which is high in sensitivity and operational speed by a method wherein a photoconductive effect type photosensor is provided, where gate electrodes are provided sandwiching a semiconductor layer and a source electrode and a drain electrode between them facing the semiconductor layer through the intermediary of an gate insulating film, and at least one of the gate electrodes and the gate insulating film on the side of the electrode concerned are formed transparent.

CONSTITUTION:11, G1, 12, 13, and S and D denote the following respectively: an insulating substrate of glass or the like; a lower gate electrode formed on the substrate 11; a lower gate insulating film formed on the lower gate electrode G1; a semiconductor layer formed on the lower gate insulating film 12 confronting the lower gate electrode G1; and a source electrode and a drain electrode both formed on the semiconductor layer 13. G2 is an upper gate electrode formed on an upper gate insulating film 14 facing the semiconductor layer 13. The upside of this photosensor is made to serve as a light receiving face, and the upper gate electrode G2 and the upper gate insulating film 14 are formed of a transparent film so as to enable light rays A incident on the upside of the photosensor to reach to the semiconductor layer 13.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

## ⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# @ 公開特許公報(A) 平3-82171

50 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)4月8日

H 01 L 31/10

9055-5F H 01 L 31/10

Α

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

**公**発明の名称 フォトセンサ

②特 顧 平1-217574

②出 願 平1(1989)8月25日

@発明者 山田

裕 康

東京都八王子市石川町2951番地の5 カシオ計算機株式会

**补八王子研究所内** 

勿出 願 人 カシオ計算機株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

明 細 書

1. 発明の名称

フォトセンサ

2. 特許請求の範囲

薄膜トランジスタからなる光導電効果型フォトセンサにおいて、半導体層およびソース、ドレイン電極をはさんでその両側にそれぞれゲート能録を分して前記半導体層と対向するゲート電極を設け、この両ゲート電極の少なくとも一方とこのゲート電極側のゲート絶縁膜を透明としたことを特徴とするフォトセンサ。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、薄膜トランジスタからなる光導電効果型フォトセンサに関するものである。

〔従来の技術〕

薄膜トランジスタからなる光導電効果型フォトセンサとしては、従来、第3図に示したものと、第4図に示したものとが知られている。

第3図に示したフォトセンサは、逆スタガー型

薄膜トランジスタからなる もので、 このフォトセンサは、 ガラス等からなる 絶縁性 装板 1 の 上に 形成されたゲート電極 G と、 このゲート 電極 G の 上に形成された 空化シリコン (SIN) からなる ゲート 電極 G と対向させて 形成された i 型 アモルファス・シリコン (i − a − Si) からなる 半導体 暦 3 と、 この 半導体 暦 3 の 上に 形成された ソース 電極 S およびドレイン電極 D とからなっている。

また、第4図に示したフォトセンサは、コブラ

ナー型薄膜トランジスタからなるもので、このフォトセンサは、ガラス等からなる絶縁性基板1の上にも型アモルファス・シリコンからなる半導体圏3を形成し、その上にソース地区Sとドレイン地極S、Dおよび前記半導体圏3の上に窒化シリコンからなるゲート絶縁膜2を設けた構成となっている。なお、上記ゲート電極Gを設けた構成となっている。なお、上記ゲート電極Gを設けた構成となっている。なお、上記ゲート電極Gを設けた構成となっている。なお、上記

上面への照射光Aを上記半導体層13に受光させるために透明膜とされている。

これらフォトセンサは、いずれも、ゲート電極 Gへのゲート電圧の印加によって生ずるチャンネ ル電流を、半導体層3への光Aの照射によって誘 起される電子 - 正孔対により制御するもので、半 導体層3に光Aが照射されると、この光Aの照射 量に応じてソース、ドレイン電極S、D間のチャ ンネル抵抗が変化し、照射光量(光エネルギー量) に応じた信号がソース、ドレイン電極S、D間で 流として出力される。

#### (発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記従来の光導電効果型フォトセンサは、単に光照射時の導電度のみを利用するものであるため、感度が低く、また動作速度も遅いという問題をもっていた。

すなわち、第5図は上記第3図および第4図に示した従来のフォトセンサの光特性を示したもので、図では、横軸にゲート電極Gに印加するゲート電圧V。(V)、縦軸にソース、ドレイン電極

## 〔作用〕

すなわち、本発明のフォトセンサは、半導体層 およびソース、ドレイン電極をはさんでその両例 にゲート電極を設け、その一方のゲート電極への ゲート電圧の印加により発生するチャンネル電流 を、他方のゲート電極への電圧の印加と、透明な ゲート電極およびゲート絶様膜を通って半導体層 に達する光により誘起される世子-正孔対とによ って制御するようにしたもので、上記他方のゲー ト電極の電位を、この他方のゲート電極からの世 界が上記一方のゲート電極からの選界によるチャ ンネル形成に対してそれを妨げる方向に働くよう に制御してやれば、光照射時のチャンネル抵抗は ト記一方のゲート電極をゲート電極とする薄膜ト ランジスタの選選状態にほぼ等しくなるから、光 照射時に流れるドレイン電流と光無照射時のドレ イン電流との差を十分大きくとって感度を向上さ せることができるし、また、光照射時に流れるド レイン電流の立上り特性も急役にして動作速度も 上げることができる。

S. D間に流れるドレイン電流 I 。 (A) をとっている。この光特性図のように、上記従来のフォトセンサでは、光照射時に流れるドレイン電流と光無照射時のドレイン電流との差 I 。 (ON)を十分大きくとることができず、したがって従来のフォトセンサは感度が低いし、また光照射時に流れるドレイン電流の立上り特性も悪くいために動作速度も遅いものであった。

本発明は上記のような実情にかんがみてなされたものであって、その目的とするところは、光導電効果型のものでありながら、高感度でかつ動作速度も速いフォトセンサを提供することにある。

#### [課題を解決するための手段]

本発明のフォトセンサは、薄膜トランジスタからなる光導電効果型フォトセンサにおいて、半導体圏およびソース、ドレイン電艦をはさんでその両側にそれぞれゲート地球膜を介して前記半導体圏と対向するゲート電艦を設け、この両ゲート電極の少なくとも一方とこのゲート電極側のゲート地球膜を透明としたことを特徴とするものである。

#### (実施例)

以下、本発明の一実施例を第1図および第2図を参照して説明する。

第1図は本実施例のフォトセンサの断面を示したもので、このフォトセンサは、基本的には、逆スタガー型薄膜トランジスタとコブラナー型薄膜トランジスタとを組合わせた構成となっている。

導体層13のソース、ドレイン電極S. D間の部分の上に形成された窒化シリコンからな緑膜14の上に形成された窒化シリコンからな緑膜14の上に形成、G2はこの上部ゲート地域された上に前記半導体層13と対向させて形成地域であり、この上部ゲート地域は13を対している。では型形ではより、が構成されている。では型形でしたが、サート地域であり、では対している。では対しているの上部ゲート地域であり、では対している。では対しているの上部ゲート地域であり、では対しているのに通り表したがに通り機とされている。

このフォトセンサは、透明な上部ゲート電極 G 2および上部ゲート絶録膜14を介して半導体 幅13に光Aを受光させるようにしたもので、こ のフォトセンサは次のようにして使用される。

まず、下部ゲート電極 G 1 に正電圧を印加し、 下部トランジスタに n チャンネルを形成させてお く。また、ソース、ドレイン電極 S , D 間には常

やれば、光照射時のチャンネル抵抗は上記下部ゲート電極G 1をゲート電極とする下部トランジスタの導通状態にほぼ等しくなるから、このフォトセンサによれば、光照射時に流れるドレイン電流と光無照射時のドレイン電流との意を十分大きくとることができる。

すなわち、第2図は上記フォトセンサの光特性を示したもので、図では、機軸に上部ゲート電極G2に印加する電圧Vrc(V)、縦軸にソース、ドレイン電極S、D間に流れるドレイン電流1o(A)をとっている。この光特性図は、ソース、ドレイン電極S、D間に常時+10Vを印加し、下部ゲート電極G1には+20Vを印加して下部トランジスタにnチャンネルを形成させた例を示している。

この第2図のように、半導体層13に光Aが照射されていない光無照射状態においては、上部ゲート電極G2への印加電圧Vャcを正から負に変化させて行くと、この上部ゲート電極G2からの電界が、下部ゲート電極G1の電界による下部

時一定値の正常圧を印加しておく。次に、照射光 旦(光エネルギー旦)をソース構振Sとドレイン 電極 D との間のチャンネル抵抗の変化分として検 出するため、上部ゲート電極G2に電圧を印加し、 この上部ゲート屯極G2の電位を、正電位から、 光無照射状態において下部ゲート武板G1の電界 によるチャンネルを消滅させるレベルの負電位に 変化させる。このように上部ゲート電極G2の電 位を下部トランジスタのチャンネルを消滅させる レベルの負電位に変化させると、このとき半導体 届13に光Aが照射されていれば、この光Aの照 射によって誘起される電子-正孔対の影響によっ て、上部ゲート電極G2からの電界が、下部ゲー ト電極G1の電界がチャンネル層に与える影響を 減じる方向に働くため、ソース、ドレイン電極S。 D間のチャンネル抵抗が照射光量に応じて変化す る。そして、このように上部ゲート電極C2のボ 位を、この上部ゲート電極G2からの電界が下部 ゲート電極G1からの電界によるチャンネル形成 に対してそれを妨げる方向に働くように制御して

トランジスタのチャンネルに影響を与え、 V rc = +40 V では数 10 μ A であったドレイン電流 I 。 が、 V rc = -20 V では数 0.1 p A 以下となる。 なお、 上部ゲート電極 G 2 への印加電圧 V rcをさらに負側に変化させると、 V rc = -20 V 付近からドレイン電圧が大きいほど急旋になる。 したがって、 上部ゲート電極 G 2 への負の印加電圧は、 V rc = -20 V 付近に設定するのが望ましい。

一方、半導体階13に光Aが照射されている光 照射状態においては、上部ゲート電極G2への印 加地圧Vャcを正から負に変化させて行子。正孔対 体層13への光照射により発生する花子。正孔対 により上部絶縁腹14と半導体層13との間のト ラップ準位が埋められて、上部ゲート電極G2か らの電界によるチャンネルへの影響が減じ、その ためにソース、ドレイン電極S、D間のチャンネ ル低抗が照射光量に応じて減少するから、光照射

## 特開平3-82171(4)

時のチャンネル抵抗は、下部トランジスタの専通状態にほぼ等しくなる。このため、光照射時に流れるドレイン電流 1 p は第 2 図に示すように、V τc = +40 V のときの電流値(数 10 μ A)より位かに減少するだけである。

したがって、上記フォトセンサによれば、光照射時に流れるドレイン電流と光無照射時のドレイン電流との遊I。(ON)を十分大きくとって感皮を向上させることができるし、また、光照射時に流れるドレイン電流の立上り特性も第2図に示すように急俊にして動作速度も上げることができる。

なお、上記フォトセンサを連続して使用する体質 おい経っにつれて、上部絶縁14とと、 13との間のトラップ単位が光照射に企工で入い する正孔およびドレイン電極Dからに正孔射状に よって埋められて行き、そのために光無照射時に よのチャンネル抵抗も小さくなって光無照射時に でのチャン電流が増加するが、これは、アス電圧を印 とに上部ゲート電極G2に正のパイアス電間のト

により誘起される電子 - 正孔対とによって制御するようにしたものであるから、光照射時に流れるドレイン電流と光無照射時のドレイン電流との登を十分大きくとって感度を向上させることができるし、また、光照射時に流れるドレイン電流の立上り特性も急後にして動作速度も上げることができる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1 図および第2 図は本発明の一実施例を示すフォトセンサの断面図およびその光特性図、第3 図および第4 図はそれぞれ従来のフォトセンサの光特性図である。

11… 弦板、 G 1… 下部ゲート電極、 12… 下部ゲート絶縁膜、 13… 半導体層、 S … ソース電極、 D … ドレイン電極、 14…上部ゲート絶縁膜、 G 2…上部ゲート電極、 A … 光。

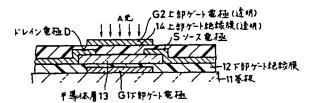
出願人 カシオ計算機株式会社

ラップ単位から正孔を吐き出させるリフレッシュ 取動を行なうことによって解決することができる。

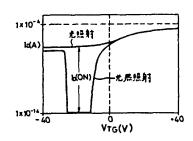
なお、上記実施例では、フォトセンサ上面側 (上部トランジスタ側)を受光面とり関からしているができる。 受光面は下面側(下部トランジスタ側)として電極 よく、その場合は落板11および下部ゲート電極 G1と下部ゲート絶縁膜12を透明とすればよい。 さらに上記実施例では、チャンネルを形成し、チャンネルの形成を好げるための電圧を上部ゲート電極 をG2に印加する大うにしたが、この両が一ト電 極G1、G2に印加する電圧が上記実施例と逆に してもよい。

### (発明の効果)

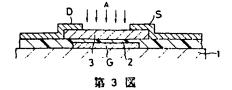
本発明のフォトセンサは、半導体層およびソース、ドレイン電極をはさんでその両側にゲート電極を設け、その一方のゲート電極へのゲート電圧の印加により発生するチャンネル電流を、他方のゲート電極への電圧の印加と、透明なゲート電極およびゲート絶縁膜を通って半導体層に達する光

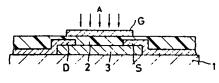


第1区

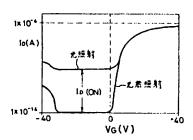


第 2 図





第4図



第 5 図